

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
 УНИВЕРСИТЕТ»

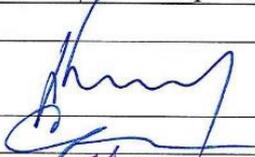
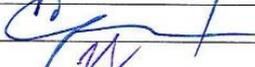
УТВЕРЖДАЮ
 Директор ИШНПТ
 Яковлев А. Н.
 «01» 09 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИЕМ 2018 г.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРИБОРЫ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

| | | |
|--|---|-----|
| Направление подготовки/ специальность | 12.03.02 Оптотехника | |
| Образовательная программа | Опτικο-электронные приборы и системы | |
| Специализация | Опτικο-электронные приборы и системы | |
| Уровень образования | высшее образование - бакалавриат | |
| Курс | 4 | 7 |
| Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах) | 3 | |
| Виды учебной деятельности | Временной ресурс | |
| Контактная (аудиторная) работа, ч | Лекции | 16 |
| | Практические занятия | |
| | Лабораторные занятия | 24 |
| | ВСЕГО | 40 |
| Самостоятельная работа, ч | | 68 |
| ИТОГО, ч | | 108 |

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|
| Вид промежуточной аттестации | экзамен | Обеспечивающее подразделение | ОМ |
|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|

| | | |
|--|---|----------------|
| Заведующий кафедрой - руководитель отделения Руководитель ООП Преподаватель |  | Клименов В. А. |
| |  | Степанов С. А. |
| |  | Зыков И.Ю. |

2020г.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся определенного ООП (п. 5.4 Общей характеристики ООП) состава компетенций для подготовки к профессиональной деятельности.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенций | | Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенций) | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---|---|---|-------------|---|
| | | Код индикатора | Наименование индикатора достижения | Код | Наименование | | |
| ПК(У)-4 | Способность к разработке технологических процессов и технической документации на изготовление, сборку, юстировку и контроль механических, оптических, оптико-электронных блоков, узлов и деталей | И. ПК(У)- 4.1 | Разрабатывает технологические процессы изготовления оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей | ПК(У)-4.1В1 | Владеет опытом разработки технологических процессов изготовления оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей | | |
| | | | | ПК(У)-4.1З1 | Знает основные технологические процессы изготовления оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей | | |
| | | И. ПК(У)-4.2 | Анализирует состояние технологий изготовления, сборки, юстировки и контроля современных оптических и оптико-электронных приборов и комплексов | ПК(У)-4.2У1 | Умеет анализировать состояние технологий изготовления, сборки, юстировки и контроля современных оптических и оптико-электронных приборов и комплексов | | |
| | | | | ПК(У)-4.2З1 | Знает основные методики контроля современных оптических и оптико-электронных приборов и комплексов | | |
| | | И. ПК(У)-4.3 | Разрабатывает и вносит предложения по корректировке конструкторской и технологической документации с учетом результатов контроля качества изделия | ПК(У)-4.3В1 | Владеет опытом разработки конструкторской и технологической документации с учетом результатов контроля качества изделия | | |
| | | | | ПК(У)-4.3У1 | Умеет вносить предложения по корректировке конструкторской и технологической документации с учетом результатов контроля качества изделия | | |
| | | ПК(У)-6 | Способность к проектированию оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией изготовления оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей | И. ПК(У)- 6.1 | Разрабатывает технические задания и исходные данные для оформления конструкторской документации на проектирование оснастки и специального инструмента | ПК(У)-6.1В1 | Владеет опытом разработки технических заданий для оформления конструкторской документации на проектирование оснастки и специального инструмента |
| | | | | | | ПК(У)-6.1У1 | Умеет собирать исходные данные для оформления конструкторской документации на проектирование оснастки и специального инструмента |
| ПК(У)-6.1З1 | Знает необходимые требования для оформления конструкторской документации на проектирование оснастки и специального инструмента | | | | | | |
| И. ПК(У)-6.3 | Разрабатывает общий вид специальной оснастки для изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей | | | ПК(У)-6.3В1 | Владеет опытом разработки общих видов специальной оснастки для изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей | | |
| | | | | ПК(У)-6.3З1 | Знает содержание общих видов специальной оснастки для изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей | | |

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного плана образовательной программы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

После успешного освоения дисциплины будут сформированы результаты обучения:

| Планируемые результаты обучения по дисциплине | | Индикатор достижения компетенции |
|---|---|--|
| Код | Наименование | |
| РД 1 | Применять знания общих законов и подходов квантовой электроники для анализа и решения инженерных задач. | И. ПК(У)- 4.1 И. ПК(У)-4.2 И. ПК(У)-4.3. |
| РД 2 | Выполнять простейшие расчеты параметров лазерных систем | И. ПК(У)-4.3 И. ПК(У)-6.3 |
| РД 3 | Применять экспериментальные методы определения параметров лазерного излучения, эксплуатации и настройке лазерных систем | И. ПК(У)- 4.3 И. ПК(У)- 6.1 И. ПК(У)-6.3 |
| РД 4 | Выполнять обработку и анализ данных, полученных при теоретических и экспериментальных исследованиях лазерных систем | И. ПК(У)- 4.1 И. ПК(У)-4.2 И. ПК(У)-4.3 И. ПК(У)- 6.1 И. ПК(У)-6.3 |

Оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в календарном рейтинг-плане дисциплины.

4. Структура и содержание дисциплины

Основные виды учебной деятельности

| Разделы дисциплины | Формируемый результат обучения по дисциплине | Виды учебной деятельности | Объем времени, ч. |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| Раздел (модуль) 1. Генерация лазерного излучения | РД 1 | Лекции | 8 |
| | РД 2 | Практические занятия | |
| | РД 3 | Лабораторные занятия | 12 |
| | РД 4 | Самостоятельная работа | 34 |
| Раздел (модуль) 2. Типы лазеров | РД 1 | Лекции | 8 |
| | РД 2 | Практические занятия | |
| | РД 3 | Лабораторные занятия | 12 |
| | РД 4 | Самостоятельная работа | 34 |

Содержание разделов дисциплины:

Раздел 1. Генерация лазерного излучения.

Активная среда и резонатор – порог инверсии и порог генерации, режимы работы лазера, принципы и цели сокращения длительности лазерного импульса, селекция мод.

Темы лекций:

1. Активный резонатор. Генерация лазерного излучения
2. Основные режимы генерации лазерного излучения.
3. Реализация основных режимов генерации лазерного излучения.
4. Основные потери при генерации лазерного излучения.

Названия лабораторных работ:

1. Знакомство с устройством лазера.
2. Определение порога генерации неодимового лазера.
3. Определение КПД лазера.

Раздел 2. Типы лазеров

Классификация лазеров, твердотельные, полупроводниковые, жидкостные, газовые лазеры, особенности активных сред и сопровождающие их особенности конструкции.

Темы лекций:

5. Классификация лазеров, твердотельные лазеры.
6. Газовые лазеры.
7. Полупроводниковые лазеры
8. Прочие виды лазеров

Названия лабораторных работ:

1. Знакомство с неодимовым лазером на стекле.
2. Знакомство с волоконным лазером.
3. Знакомство с лазером на диоксиде углерода.

5. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины (модуля) предусмотрена в следующих видах и формах:

- Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
- Поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
- Подготовка к лабораторным работам и семинарским занятиям;
- Исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;
- Подготовка к оценивающим мероприятиям;

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Учебно-методическое обеспечение

Основная литература

1. Борейшо, А. С. Лазеры: устройство и действие : учебное пособие / А. С. Борейшо, С. В. Ивакин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-2088-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/93585>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Киселев, Г. Л. Квантовая и оптическая электроника : учебное пособие / Г. Л. Киселев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-4986-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/130188>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Батенин, В. М. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов : учебное пособие / В. М. Батенин, А. М. Бойченко, В. В. Бучанов. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, [б. г.]. — Том 2 — 2011. — 616 с. — ISBN 978-5-9221-1298-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2669>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Богданов, А. В. Волоконные технологические лазеры и их применение : учебное пособие / А. В. Богданов, Ю. В. Голубенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-2027-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/101825>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (указывается по необходимости)

1. А.Н. Пихтин. Квантовая и оптическая электроника М. Абрис 2012. 656 с.

Дополнительная литература (указывается по необходимости)

1. А.Н. Пихтин. Квантовая и оптическая электроника М. Абрис 2012. 656 с.

7. Особые требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

В учебном процессе используется следующее лабораторное оборудование для практических и лабораторных занятий:

| № | Наименование специальных помещений | Наименование оборудования |
|----|---|---|
| 1. | Аудитория для проведения учебных занятий всех типов, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 634028 г. Томская область, Томск, Тимакова улица, 12, 235 | компьютер- 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт. Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DC; Adobe Flash Player; AkelPad; Google Chrome; Mozilla Firefox ESR; Tracker Software PDF-XChange Viewer; WinDjView |
| 2. | Аудитория для проведения учебных занятий всех типов, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная лаборатория) 634028, Томская область, г. Томск, Тимакова улица, 12, 247 | Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; Шкаф для документов - 1 шт.; Стол лабораторный - 1 шт.; Стеллаж - 1 шт.; Система лазерной гравировки "Speedy-300 C75" - 1 шт.; Система прецизионной лазерной маркировки СПЛМ "МиниМаркер 2-20A4" - 1 шт.; Лазерная технологическая установка прецизионной резки материалов "RX-50" - 1 шт.; Лабораторный лазерный технологический стенд для гравировки МиниМаркер-M10 - 1 шт.; Мини-пресс с комплектацией - 1 шт.; 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DC; Adobe Flash Player; AkelPad; Google Chrome; Mozilla Firefox ESR; Tracker Software PDF-XChange Viewer; WinDjView Компьютер - 4 шт.; Принтер - 1 шт. |

Рабочая программа составлена на основе Общей характеристики образовательной программы по направлению 12.03.02 Оптехника / специализация «Оптико-электронные приборы и системы» (приема 2018 г., очная форма обучения).

Разработчик(и):

| Должность | Подпись | ФИО |
|-----------|---|------------|
| Доцент |  | Зыков И.Ю. |

Программа одобрена на заседании Отделения материаловедения (протокол от «31» мая 2018 г. № 5).

Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры ОМ ИШНПТ, д.т.н, профессор


Клименов В.А./
подпись

Лист изменений рабочей программы дисциплины:

| Учебный год | Содержание /изменение | Обсуждено на заседании Отделения материаловедения (протокол) |
|-----------------------------|--|---|
| 2019/2020 учебный год | 1. Актуализировано учебно-методическое обеспечение в рабочей программе дисциплины с учетом развития науки, техники и технологий 2. Актуализировано материально-техническое обеспечение дисциплины с учетом развития науки, техники и технологий | от «01» июля 2019 г. № 19/1 |
| 2020/2021 учебный год | 1. Актуализировано учебно-методическое обеспечение в программе дисциплины с учетом развития науки, техники и технологий | от «01» сентября 2020 г. № 36/1 |
| | | |
| | | |